#### DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

FIG. 1 shows an embodiment of a sealing apparatus according to the present invention. The difference between the embodiment shown in FIG. 1 and a conventional apparatus is that a disc spring is provided between a lid body 4 and a bolt 3 in the embodiment. As seen in a curve A in FIG. 2 showing the loading characteristics of the disc spring, the inner and outer diameter of the ring of the disc spring and the thickness of the disc spring is designed such that an effective flexible volume  $\delta$  1 from the minimum tightening force F0 to an initial tightening force F1 is larger than the thickness of a thin film 5a of the soft metal sealing member 5 immediately after the initial fastening of the bolt 3 and the rate of the spring is substantially constant.

In accordance with the above construction, even when the thickness of the thin film 5a of the soft metal sealing member 5 decreases to approximately 0 by plastic deformation after the initial fastening of the bolt 3, fastening force working on seal surfaces 2b and 4a does not become less than the minimum fastening force F0 because the effective flexible volume  $\delta$  1 is set to be larger than the thickness of the thin film 5a of the soft metal sealing member 5 immediately after the initial fastening of the bolt 3.

A curve B in FIG. 2 shows the loading characteristics of the disc spring 7 when a constant force spring is used as the disc spring 7. In this case, fastening of the bolt 3 becomes easy in management of the initial fastening force. When F1 > F2, it is possible to obtain an effective flexible volume  $\delta$  2 larger than the thickness of the thin film 5a of the soft metal sealing member 5 immediately after the initial fastening of the bolt 3 by the smaller initial fastening force F2, whereby a small-sized and light-weight sealing apparatus can be obtained where its lid body is thin, and the diameter of a tightening bolt is small.

Although in this embodiment, the disc spring is just one, a plurality of the disc springs 8 shown in FIG. 3 may be stuck together to have the loading characteristics shown in FIG. 2. In the embodiments shown in FIG. 1 and FIG. 3, an annular groove 4b is provided with the lid body 4, however, it is obvious that the annular groove 4b may be provided with a casing 2.

In accordance with the present invention, disposed between the lid body and the bolt is the disc spring having substantially constant rate of spring, or a constant force spring where the inner and outer diameter of its ring and the thickness of the disc spring is designed such that the effective flexible volume is larger than the thickness of the thin film 5a of the soft metal sealing member 5 immediately after the initial

fastening of the bolt 3. Thus, it is possible to maintain tightening force larger than or equal to the minimum tightening force even when the thickness of the thin film 5a of the soft metal sealing member 5 decreases to approximately 0 by plastic deformation, whereby it is also possible to securely maintain the airtightness of the sealing apparatus for a long time without the need to periodically tighten the bolt.

⑩日本国特許庁(jP)

①実用新案出願公開

#### @ 公開実用新案公報(U)

昭63-10630

@Int\_Cl\_\*

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988) 1月23日

H 03 K 19/00

101

A-8326-5J

(全1頁) 審查請求 未請求

図考案の名称

レベルシフト回路

昭61-104843 迎実

昭61(1986)7月8日 砂出

Œ

東京都日野市地が丘3丁目1番地の1 株式会社東芝日野 工場內

光 34 砂考 松 田

東京都港区三田1丁目4番28号 東芝電材株式会社内

株式会社東芝 の出

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 東京都港区三田1丁目4番28号

東芝電材株式会社

弁理士 木村 砂代 理

#### の実用新案登録請求の範囲

第1の電源電圧で動作するロジック回路の出力 レベルを前配第1の電源電圧より高い第2の電源 電圧のロジツクレベルに変換するレベルシフト回 路において、

エミツタを前記ロジツク国路の出力に接続し、 ベースを第1の抵抗を介して第1の電源電圧に接 続し、コレクタを第2の抵抗を介して第2の電源 電圧に接続したトランジスタを有し、該トランジ スタのコレクタから第2の電源電圧のロジックレ

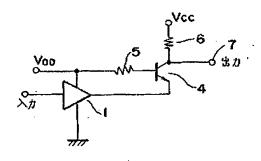
ベルに変換された出力に母を取出すように構成さ れたレベルシフト回路。

#### 図面の簡単な説明

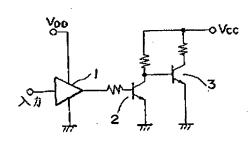
第1回は本考案の一英施例を示す回路図、第2 図は従来のレベルシフト回路を示す海路図であ

1……ロジツク回路、4……トランジスタ、 5, 8 ······ 抵抗、7 ······ 出力端子、V<sub>20</sub>······第1 の電源電圧、Vcc······第2の電源電圧。

第1図



第2図



⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出顯公開

@ 公開実用新案公報(U) 平1-115062

富士電機株式会

富士電機株式会

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)8月2日

F 16 J

B-7526-3 J 7523-3 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称 密封装置

> 顧 昭63-10630 ②実

顧 昭63(1988)1」 29出

罰 大 惠 @考案者

神奈川県 社内

並 太 神奈川県川

社内

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社 切出 類 弁理士 山 口 60代 理 人

- 1. 考案の名称 密封装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - 1) 複数個のポルト穴とその内周側にシール面を 有する結合部材と、該結合部材と対向し前記ポル ト穴に対応する複数個のねじ穴とその内周側にシ ール面を有する開口部材と、前記結合部材シール 面または前記開口部材シール面のいずれか一方に 設けられた開口部を囲む環状構と、該環状構に篏 め込まれ該環状溝より大きな断面積を有する軟質 金属シール材とを備え、ポルトの締付によって前 記結合部材シール面と前記開口部材シール面との 間に形成される前記軟質金属シール材の薄膜によ り気密シールされる密封装置において、前記結合 部材と前記ポルトとの間に、初期締付力からシー ルが可能な最小締付力にいたる有効たわみ量が、 前記軟質金属シール材の薄膜部分の初期締付直後 の厚さより大きい皿ばねを介装して成ることを特 徴とする密封装置。
- 3. 考案の詳細な説明

(1)

### 〔産業上の利用分野〕

この考案は、ヘリウムガスを作動ガスとする冷 凍機などに用いられる密封装置に関する。

### (従来の技術)

従来のインジウム線を軟質金属シール材として 用いた密封装置の一例を第4図ないし第6図に示す。図において気密室1を画成する一部のみ図示



する開口部材である筬体 2 には、開口部 2 a の周縁に設けられたねじ穴 2 c にポルト 3 およびばね 座金 6 を介して結合部材である閉塞用の円板状の 蓋体 4 が取付けられている。そして籃体 2 のシール面 2 b と対向する蓋体 4 のシール面 4 a には、 開口部 2 a と同軸上になる矩形断面の環状 溝 4 b が設けられ、 環状 海 4 b には第 5 図に示すような 環状 海 4 b の容積よりも大きな容積を持つインシウム線材による軟質金属シール材 5 が嵌め込まれている。

この構成においてボルト3を強く縮付けると、前記したように環状群4bの容積より、シール材5の容積の方が大きいので、その容積の大きな部分が第6図に示すように環状群4bからはみ出し、薄膜部分5aとしてシール面2bと蓋体4のシール面4aに形成される。そしてこの薄膜部分5aと前記両シール面2bおよび4aとが密着することにより気密の保持が可能となる。

( 考案が解決しようとする課題)

従来のとの種の密封装置の問題点は次のとおり



この状態で、外部からの振動や衝撃、環境温度の変化などによる力が作用すると薄膜部分 5 a と両シール面 2 b および 4 a に作用する力が気密を保持できる最小締付力より 4 m 小さくなり漏れが生じる。このため定期的な増締めを行なって、軟





質金属シール材 5 の薄膜部分 5 a の厚さ減少による締付力の低下を補う必要があるという問題があった。

この考案の目的は、前記従来の問題点を除去し、 軟質金属シール材の薄膜部分の厚さの減少が原因 となって発生する気密漏れを防止した信頼性の高 い密封装置を提供することにある。

### 〔課題を解決するための手段〕



記結合部材と前記ポルトとの間に、初期締付力からシールが可能な最小締付力にいたる有効たわみ量が前記軟質金属シール材の薄膜部分の初期総付直後の厚さより大きい皿ばねを介装して成ることとする。上記皿ばねの荷重特性は、初期締付作業の容易性の観点から、定荷重型が望ましい。

#### (作用)

前記のように、結合部材とボルトとの間に、有効たわみ質が軟質金属シール材の薄膜部分の初期締付直後の厚さより大きい皿ばねを介装することにより、軟質金属シール材の薄膜部分の厚さが初期締付直後より減少しても、締付力を気密が保持できる最小締付カ以上にすることが可能になる。

### (実施例)

第1図に本考案になる密封装置の一実施例を示す。第4図の従来装置と同一の部材には同一の符号を付して説明を省略する。第1図の実施例の従来装置との相異点は結合部材である蓋体4とポルト3の間に皿ばね7を介装したことである。この皿ばねは、第2図の皿ばねの荷重特性図の曲線A



に示すように、ばね定数がほぼ一定で最小締付力 Fo から初期締付カ Fi までの有効たわみ 量 8i が 軟質金属シール材 5 の薄膜部分 5 a の初期締付直後の厚さより大きくなるようにリングの内外径および板厚を選定してある。

上記の構成により、ボルト3による初期締付終了後に、軟質金属シール材5の薄膜部分5aの厚さが照性変形によってほぼ零まで減少した場合にも、皿ばね7の有効たわみ動り、を薄膜部分5aの初期締付直後の厚さより大きく設定してあるので、シール面2b,4aに作用する締付力は、最小締付力Fo以下にはならない。

また第2図の曲線Bは皿ばね7として、定荷重型のばね特性を有するものを選定した場合である。これにより、初期締付力の管理上、締付作業が容易となる。又F1>F2とすれば、より小さな初期締付力F2で軟質金属シール材5の薄膜部分5aの初期締付後の厚さより大きい有効たわみ最82を得ることができ、蓋体の厚さが薄く締付ポルト径が細いより小型、軽量の密封装置が得られる。



本実施例では皿ばね7が一枚の場合について述べたが、第3図に示すように複数枚の皿ばね8を積み重ねて第2図の荷重特性を出すようにしてもよい。また第1図,第3図の実施例では、結合部材である蓋体4に環状帯4bを設けたが、逆に開口部材である簠体2に環状帯を設けてもよいことは明らかである。

#### [ 考案の効果]

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一奥施例になる密封装置の断



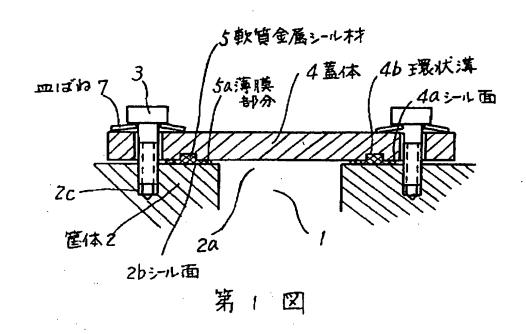
(8)

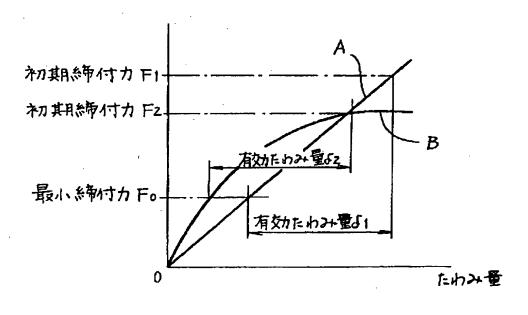
面図、第2図は皿ばねの荷重特性図、第3図は本考案の他の実施例になる密封装置の断面図、第4図は従来の密封装置の断面図、第5図。第6図は第4図の要部断面図で第5図は締付前。第6図は締付後を示す図、第7図はばね座金の荷重特性図である。

2: 筺体、2b,4a:シール面、4: 蓋体、4b: 環状滞、5: 軟質金属シール材、5a: 薄隙部分、6: ばね座金、7,8: 皿パネ。

代理人弁理士 山 口 ـ ـ \_



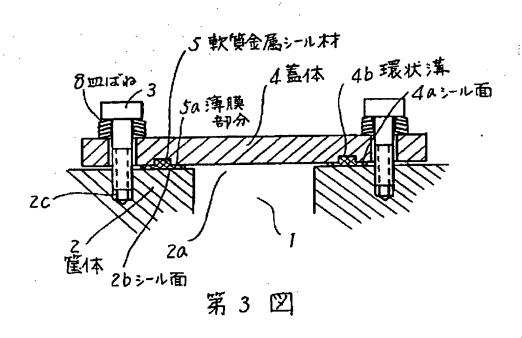




第 2 図

96

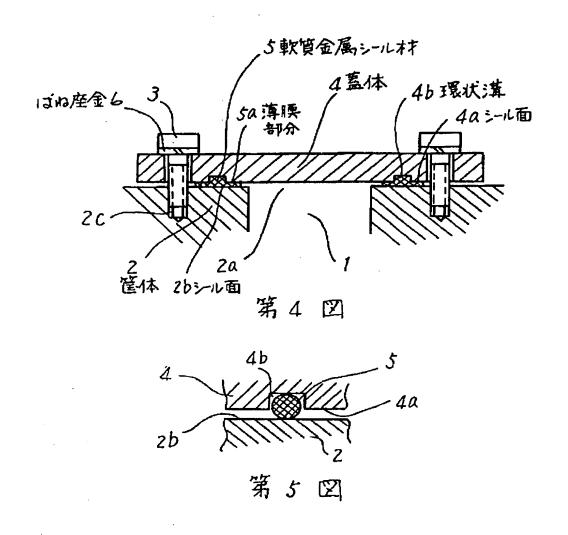
**代以入舟成士 山 口 从** 実開 1 - 11 50 6 2

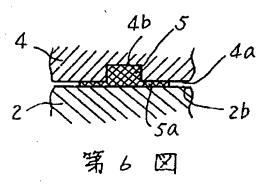


963

代理人弁理士 山 口

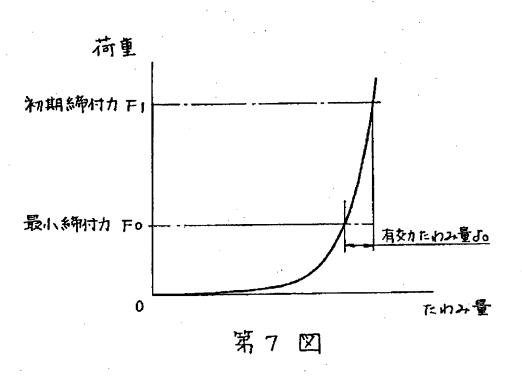
実開 1-115062





964

代理人并理士 山 口 <u>康</u>( 実開 1 - 11 50 6 2



965

実開 1 - 11 50 6 2 代理人并理士 山 口 及